DIP 期末: AOI 瑕疵分類

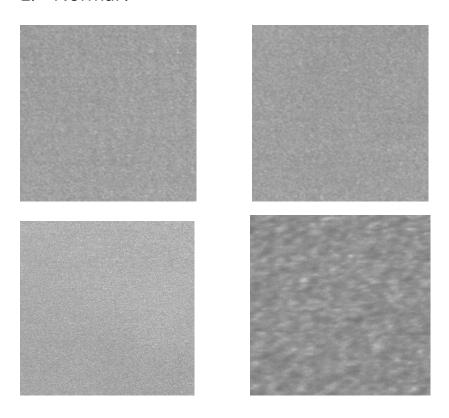
1. 簡介

自動光學檢查(AOI)為高速高精度光學影像檢測系統,運用機器視覺做為檢測標準技術,可改良傳統上以人力使用光學儀器進行檢測的缺點,本次期末 project 請從 AOI 影像資料,來判讀瑕疵的分類,藉以加強 AOI 判讀之效能。

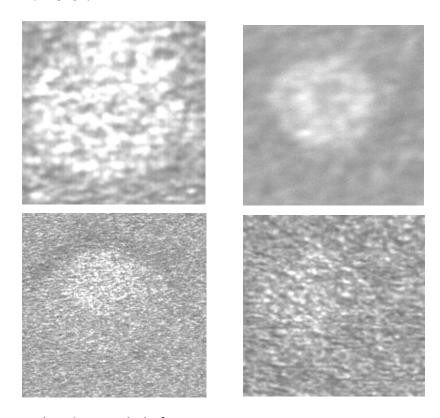
2. 問題定義

期末 project 所提供之影像資料,包含六種類別(正常類別 + 5 種瑕疵類別):

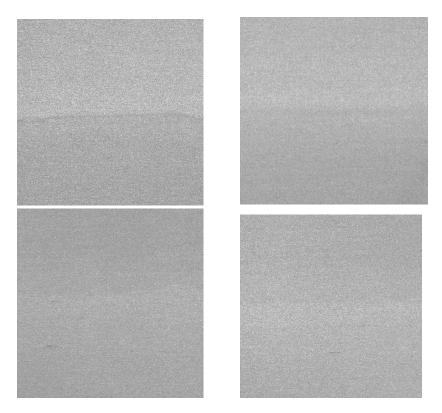
1. Normal:



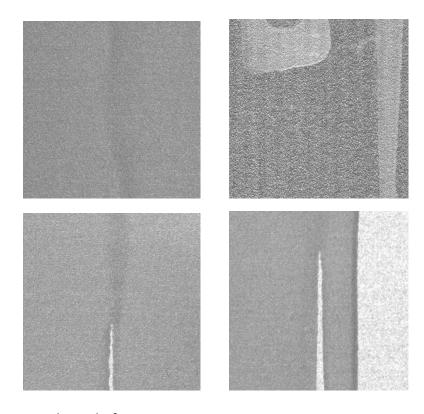
2. Void:



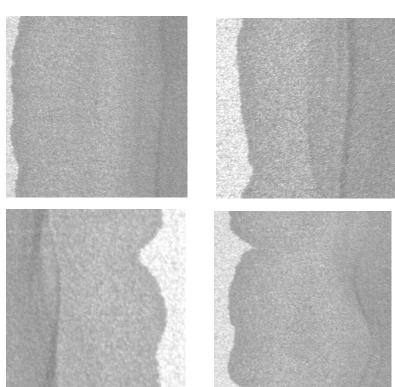
3. horizontal defect:



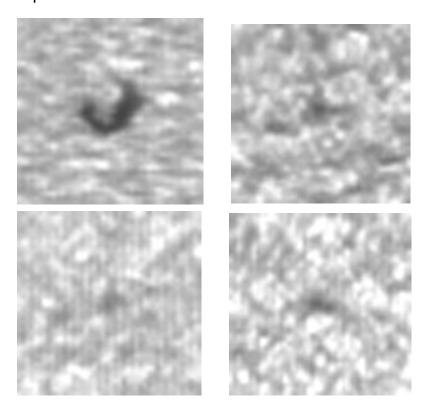
4.vertical defect:



5.edge defect:



6.particle:



3. 使用方法

方法不限,可使用任意 Machine learning 方法(包含 Deep learning),可以結合課堂演算法為佳。

4. 評分方式

評分方式包含在測試資料的效果、視覺化瑕疵效果、期末報告 (百分比未定)。

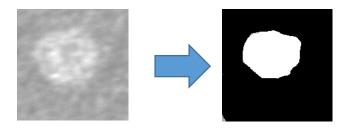
1. Performance

採每組排名制,預計會依序上傳三筆測資,並請每組組長回傳預測的結果,並取正確率最大值當作排名依據,評估方式採用正確率(Accuracy):

$\label{eq:accuracy} Accuracy = \frac{\text{Number of correct predictions}}{\text{Number of total predictions}}$

2. Visualization

輸入有瑕疵的影像,視覺化瑕疵位置(segmentation)。



3. Report

格式不限,請敘述使用的方法,並解釋與討論生成的結果與視覺化的結果,期末需要繳交程式碼、Readme 與Report 電子檔。